Порядок выступлений с докладами на заседании секции "Проектирование и технология электронных средств"

23.04.2024г. в 14.00

Тема доклада	Фамилия	Группа	Ф.И.О.
	студента		руководителя
1. Проектирование печатной платы с	Петров Д.А.	Аспирант	Проф.
контактным устройством для контроля		002A	Бичурин М.И.
параметров серийно-выпускаемых	Осинний Н.А.	313 A	
транзисторов			
2. Моделирование	Яковлев В.О.	Аспирант	Проф.
магнитоэлектрического взаимодействия		213 A	Бичурин М.И.
в композитном материале			
3. Радиофизические методы	Шергин С.С.	Аспирант	Проф.
идентификации осевой ассиметрии		212 A	Корнышев Н.П.
теплопередачи в замкнутых системах с			
фазовыми переходами			
4. Проектирование	Кутилов И.И.	2025	Проф.
автоматизированного стенда для			Петров В.М.
проведения приёмо-сдаточный			
испытаний источников питания			
5. Проектирование многоканального	Огурцов Е.С.	2025	Проф.
источника тока для проведения			Петров В.М.
гальванических процессов			
6. Исследование возможности	Филипченко Е.С.	2025	Доц.
применения токопроводящего клея для			Семенов Г.А.
монтажа активных бескорпусных			
элементов			
7. Исследование магнитоэлектрического	Друженков А.В.	2025	Проф.
датчика деформаций			Бичурин М.И.
8. Исследование способа поляризации	Иванов С.О.	2025	Доц.
пьезоэлектрических материалов			Семенов Г.А.
9. Магнитоэлектрический датчик	Козонов А.Ю.	2025	Проф.
магнитного поля на основе			Бичурин М.И.
магнитострикционно-			
пьезоэлектрической структуры			
10. Исследование формирования	Сыроварова К.А.	2025	Доц.
магнитоэлектрических структур			Семенов Г.А.
методом магнетронного распыления			
11. Исследование неоднородных	Иванов С.В.	3025	Проф.
магнитоэлектрических композитов			Бичурин М.И.
12. Разработка и исследование	Ивашева Е.Е.	0021	Проф.
магнитоэлектрической структуры на			Бичурин М.И.
основе волокон из аморфного сплава и			
ЦТС-19			
13. Перестраиваемый полосно-	Кафаров Р.Г.	0021	Проф.
пропускающий СВЧ фильтр на			Бичурин М.И.
магнитоэлектрических резонаторах			
14. Исследование клеевых	Марков И.Ю.	0021	Проф.
магнитоэлектрических градиентных			Бичурин М.И.
структур PZT/Metglas/Ni			